

國立交通大學工學院專班半導體材料與製程設備組 106 學年度第 1 學期課程計畫表

永課 久號	課 程 名 稱		必 選 修	學 分	時 數	教 師  人事代碼	上 課 時 間					
	中 文	英 文(有永久課號者免填)					一	二	三	四	五	六
ISE5202	低介電材料及製程技術	Low Dielectric Constant Materials and Processing Technologies	選	3	3	呂志鵬 T9353			IJK EF201			
ISE5211	半導體製造技術導論	Introduction to Semiconductor Manufacturing Technology	選	3	3	張 翼 T8802				IJK EF201		
ISE5212	電漿與薄膜製程技術	Plasma and Thin Film Technology	選	3	3	張 立 T8627		IJK EF201				
ISE5213	半導體製程設備概論	Introduction to Semiconductor Equipment	選	3	3	游欽宏 PT809					IJK EE106	
ISE5216	材料科學與工程導論	Introduction to Materials Science and Engineering	選	3	3	曾院介 T9808	IJK EF201					
ISE5301	專題討論	Seminar	必	3	3	半導體專班 精密專班						BCD EF201
ISE5001	碩士論文研究	Thesis Research	必	3	3	指導教授						

備註：碩士論文研究限制有簽指導教授協議書且繳至專班辦公室者才能選修